

特許異議申立：2022年2月 審決情報

特許庁・審査第四部案件

関連技術	特許番号	異議番号	事件名称	権利者	申立人	審決日	審決結論	出願番号	出願日	技術(特許)分類	代理事務所	海外ファミリ	申立理由	証拠特実文献(件数)	証拠NPL文献(件数)	証拠NPL文献カテゴリ	証拠その他(件数)
電力システム	特許第6818892号	2021-700682	電力変換装置、モータ駆動装置及び空気調和機	三菱電機株式会社	岩▲崎▼精孝	2022/2/18	訂正あり維持	特願2019-533876	2017.08.04	H02M	特許業務法人酒井国際特許事務所	有	第29条第1項第3号 第29条第2項 第36条第6項第1号 第36条第6項第2号	10	0		0
デジタル通信	特許第6818078号	2021-700705	アンテナ装置	原田工業株式会社	森 泰比古	2022/2/18	訂正あり維持	特願2019-089924	2019.05.10	H01Q	創英国際特許法律事務所	有	第29条第2項	9	0		0
伝送システム	特許第6892250号	2021-701234	圧電デバイス及びベース	日本電波工業株式会社	市東 勇	2022/2/17	維持	特願2016-227866	2016.11.24	H03H	なし	有	第29条第1項第3号 第29条第2項 第36条第6項第1号 第36条第6項第2号	5	0		0
電力システム	特許第6810778号	2021-700645	導電性ペーストとこれを用いた電子部品の製造方法	株式会社ノリタケカンパニーリミテド	森本 晋	2022/2/17	訂正あり維持	特願2019-174262	2019.09.25	H01B	特許業務法人協働特許事務所	有	第29条第2項 第36条第6項第1号	18	5	安全データシート、インターネット、雑誌	3
電子デバイス	特許第6859496号	2021-700975	ガス孔をもつ半導体製造装置部品の洗浄方法	株式会社新菱	菊間 靖郎	2022/2/16	維持	特願2020-569214	2020.08.26	H01L	特許業務法人志賀国際特許事務所	有	第29条第2項 第36条第6項第1号	7	3	雑誌	0
電子デバイス	特許第6809511号	2021-700612	貫通電極基板および半導体装置	大日本印刷株式会社	飯田 進	2022/2/8	訂正あり維持	特願2018-129161	2016.09.05	H01L	特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ	有	第29条第1項第3号 第29条第2項	6	0		0
デバイス実装	特許第6687109号	2020-700815	パワーモジュール用基板	三菱マテリアル株式会社	廣瀬 妙子	2022/2/8	訂正あり維持	特願2018-518331	2017.05.17	H01L	特許業務法人志賀国際特許事務所	有	第29条第2項 第36条第6項第2号	6	0		0

当社は、信頼できる情報源から得た情報を、確実にお伝えするようあらゆる努力をしておりますが、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。

また、当社は、本資料情報の完全性、正確性について何ら保証するものではなく、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。

なお、本資料に掲載されているすべての情報について、いかなる方法、目的においても無断で使用・複製することはできません。